



上級研究員

# 志水 隆一 (しみず りゅういち) SHIMIZU Ryuichi

生 年：1937年（昭和12年）  
専攻分野：応用物理学・表面科学

## 学 歴

1959年3月 大阪大学工学部精密工学科卒  
1964年3月 大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士課程修了

## 職 歴

1969年 大阪大学工学部助教授を経て  
1986年 大阪大学工学部教授  
1998年～2000年 大阪大学超高压電子顕微鏡センター長  
2000年 定年退官後、大阪大学名誉教授  
2000年～2007年 大阪工業大学情報科学部教授  
2004年～2006年 大阪工業大学リエゾンセンター長  
1997年～ 日本学術振興会総合研究連絡会議委員  
2005年～ 文部科学省科学技術・学術審議会専門委員  
2006年～ 国際高等研究所 上級研究員  
2007年～ 日本学術振興会産学協力会理事

## 受 賞

1982年 米国マイクロビームアナリシス学会 学会長賞  
1983年 井上春成賞（共同受賞）  
1984年 日本電子顕微鏡学会 学会（瀬藤）賞  
2002年 米国顕微鏡学会 Distinguished Scientist Award  
2006年 応用物理学会 功労賞

## 著 書

『マイクロビームアナリシス』（学振新書9,日本学術振興会1994）共編  
『ユーザーのための実用オージェ電子分光法』（共立出版,1989）共編  
『表面分析 上巻、下巻』（アグネ承風社,1990）監訳